@ BUNDESREPUBLIK **DEUTSCHLAND**

® Offenlegungsschrift

@ DE 3333428 A1

(B) Int. Cl. 3: A 41 H 37/00

A 43 D 100/00 B 23 Q 19/00 G 03 B 21/26



DEUTSCHES PATENTAMT Aktenzeichen: P 33 33 428.5 Anmeldetag: 16. 9.83 Offenlegungstag: 11. 4.85

(7) Anmelder:

Pintore, Giovanni, 7320 Göppingen, DE; Pfeil, Georg. 7324 Rechberghausen, DE

@ Erfinder:

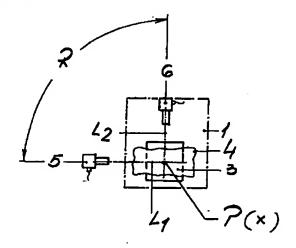
gleich Anmelder



Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit

(A) Optische Zieleinrichtung für mechanische Bearbeitungsvorgänge

Bai einer optischen Zieleinrichtung zum manuellen Positionieren ganz bestimmter Punkte eines Werkstücks in den unmittelbaren Wirkungsbareich der Arbeitswerkzeuge mechanischer Bearbeitungsmeschinen, beispleieweise Nietautomaten, für die Lederwaren- oder Bekleidungsindustrie ist vorgesehen, den gewünschten Zielpunkt (P) durch zwei im rechten Winkel (R) zuelnander em Maschinangestell (t) angeordnate, an sich handelsübliche Lichtmerkanprojektoren (5 und 6) anzuzelgen, die jeweils nur eine einzige Linie (L. bzw. L.) auf das Werkstück (3) projizieren. Hierdurch bielbt die Zielmarkterung, unabhängig von der jeweiligen Werkstückdicke, immer unmittelbar in der Bearbeitungsechse (x).



BEST AVAILABLE COPY



3333428

Dipl-ing.

5

15

NORBERT W. SEEMANN

Patent- und Zivilingenieur European Patent Attorney Patento tro:

Brahmstraßa 37 D-7320 Göppingen

Tel. 07161-71168

Telegramme: "Seepatent"

12. September 1983

PG 8322 Pi Se/bs

Patentansprüche

1. Optische Zieleinrichtung zum manuellen Positionieren genz bestimmter Punkte eines Werkstücks in den unmittelberen Wirkungsbereich der Arbeitswerkzeuge mechanischer Bearbeitungsmeschinen, beispielsweise Nietautomaten für die Lederweren
oder Bekleidungsindustrie,

10 gekennzeichnet durch

die Anordnung zweier mit gegenseitigem Winkelabstend (R) zueinander liegender Linien (L_1 und L_2) auf des Werkstück (4) projizierender Lichtmerkenprojektoren (5 und 6) am Maschinengestell (1).

2. Optische Zieleinrichtung nech Anapruch 1,

dedurch gekennzeichnet,



5

daß sich die aus den unterschiedlichen Richtungen einfallenden bzw. projizierten Linien (L_1 und L_2) im gewünschten Zielpunkt (P) schneiden und beide Linien (L_1 und L_2) in Draufsicht (Fig. 2) im rechten Winkel (R) zueinander stehen.

Dipi_ing.

NORBERT W. SEEMANN

Patent- und Zivilingenieur European ⁻ Patent Attomey Patento iro:

Brohmstraße 37 D-7320 Güppingen

Tel. 07161-71183

Telegramme: _Seepalent*

12. September 1983

PG 8322 P1 Se/ba

- 3 -

Anmelder:

Giovanni Pintore Bertenhöhe 41

7320 Göppingen

und

Georg Pfeil Haldenweg 1

7324 Rechberghausen

Optische Zieleinrichtung für mechanische Beerbeitungsvorgänge

Die Erfindung bezieht sich auf eine optische Zieleinrichtung zum manuellen Positionieren ganz bestimmter Punkte eines Werkstücks in den Wirkungsbereich der Arbeitswerkzeuge mechanischer Bearbeitungsmaschinen und wird im folgenden anhand bzw. in Verbindung mit einem Nietautomaten aus dem Fertigungsbereich der Leder-



5

10

15

20

weren- bzw. Bekleidungsindustrie in Aufbau und Funktion beschrieben sowie vom Detail her zudem näher erläutert.

Diese optischen Zieleinrichtungen arbeiten debei zumeist mit sogenannten Lichtmerkenprojektoren, die eine auf einer Strichplatte o.dgl. aufgebrachte Marke in Form eines oder mehrerer Kreise und/oder Zielkreuze auf das jeweilige Werkstück projizieren. Die Lichtmarkenprojektoren selbst sind zudem aus Platzgründen grundsätzlich außerhalb des eigentlichen Werkzeugbereichs, elso seitlich oder hinter der Arbeitsatelle em Maschinengestell angebracht und projizieren die jeweilige, kreis- oder kreuzförmige Licht- bzw. Zielmarke zumeist aus einem Einfallwinkel von beispielsweise 45 ° auf den Bearbeitungspunkt.

Aus dieser enordnungegemäßen Konstellation ergibt sich nun aber der große Nachteil, deß infolge der schrägen Projektion für jede einzelne Werkstückdicke der tatsächliche Beerbeitungspunkt bislang stets neu eingestellt werden muß, was letztlich insbesondere bei Kleinserienfertigungen, oder wenn z.8. bei Lederwaren unterschiedliche Materialdicken an ein und demselben Werkstück vernietet werden sollen, stets zu längeren Arbeitsunterbrechungen für das Neujustieren der Zielmarke führt, sich also produktionshemmend auswirkt.

25 Aufgebe der vorliegenden Erfindung ist es deher, eine Möglich-



keit zu schaffen, unabhängig von der Materialdicke zu beerbeitender Werkstücke, ein Zielkreuz stets an der tatsächlichen Arbeitsstelle optisch sichtbar zu haben.

Gelöst wird diese Aufgebe debei durch die in den Petentansprüchen angegebenen Mittel und Maßnahmen, die zudem in der Zeichnung schematisch bzw. vom Funktionsprinzip her dergestellt und anschließend anhand dieser Skizzen auch näher beschrieben sind.

10 Es zeigen:

20

25

Fig. 1 den Werkzeugbereich einer Nietmaschine in Ansicht und

15 Fig. 2 eine Dreufsicht zu Fig. 1 .

Bei der skizzenhaften Darstellung aus diesen beiden Figuren ist zunächst einmel eine Nietmaschine, bestehend aus einem Gestell 1 mit Ober- und Unterwerkzeug 2, 3 sowie ein eingelegtes Werkstück 4 zu ersehen.

Zwecks Projektion eines in seiner Lage von der Materieldicke des jeweiligen Werkstücks 4 unabhängigen Zielpunktes P auf dieses Werkstück 4 zeichnet sich diese Maschine erfindungsgemäß aus durch die Anordnung zweier mit gegenseitigem Winkelabstend R



zueinander liegender Linien L $_1$ und L $_2$ auf des Werkstück 4 projizierender Lichtmarkenprojektoren 5 und 6 em Mæschinengestell 1, wobei vorteilhefterweise weiterhin in spezieller Ausgestaltung vorgesehen ist, deß sich die aus den unterschiedlichen Richtungen einfallenden bzw. projizierten Linien L $_1$ und L $_2$ im gewühschten Zielpunkt P schneiden und beide Linien L $_1$ und L $_2$ in Draufsicht (Fig. 2) im rechten Winkel R zueinender stehen.

Ourch diese erfindungsgemäße Lösung, die keineswegs auf den hier nur beispielsweise angegebenen Anwendungsbereich beschränkt ist, werden also in einfacher und überzeugender Weise die eingengs geschilderten Nachteile der bislang üblichen Lichtmarkenprojektoren beseitigt.

5



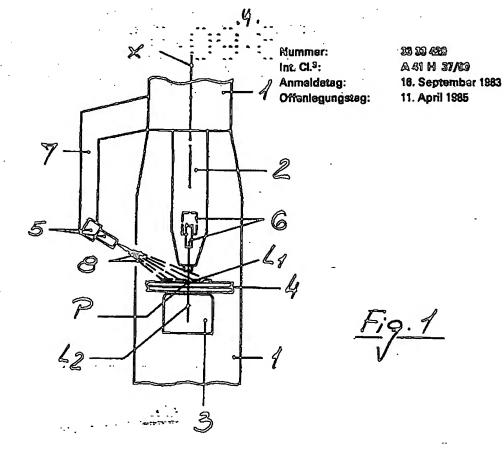
Bezugsziffernverzeichnis

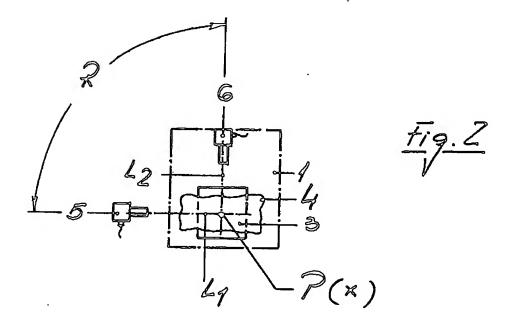
1	Maschinengestell
2	Oberwerkzeug
3	Unterwerkzeug
4	Werkstück
5	Lichtmarkenprojektor
6	Ħ
7	Halterung
8	Lichtstrahl
-1	Linienprojektion
-2	n
)	Zielpunkt
₹	Winkelabstand
	•

Bearbeitungsachs

×

.g. - Leerseite -





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.